Нелинейная термоэдс в биполярных полупроводниковых образцах

© А. Конин¶

Институт физики полупроводников, LT-01108 Вильнюс, Литва

(Получена 16 июня 2008 г. Принята к печати 2 октября 2008 г.)

Развита теория термоэдс в биполярных полупроводниковых образцах, учитывающая искривление зон энергии у поверхностей полупроводника. Приняты во внимание граничные условия на реальном переходе металл-полупроводник и возникающий у поверхностей образца неравновесный объемный заряд. Модель построена в линейном приближении по градиенту температуры, т.е. при малом отклонении концентрации носителей от равновесной в объеме образца. Показано, что зависимость термоэдс от разности температур нагревателя и холодильника может стать нелинейной при определенных поверхностных параметрах и толщине полупроводника.

PACS: 73.50.Lw

1. Введение

До недавнего времени в большинстве работ, посвященных теории термоэдс в биполярном полупроводнике [1], использовалось приближение локальной электронейтральности. При этом граничные условия формулировались на виртуальной поверхности, которая расположена на расстоянии нескольких длин Дебая от реального перехода металал-полупроводинк [2,3]. Как следует из результатов работ [4-7], приближения локальной электронейтральности недостаточно для изучения ряда задач, связанных с влиянием изгиба зон энергии на формирование неравновесного заряда у поверхности образца. В [4-7] показано, что под действием встроенного электрического поля [4] в области пространственного заряда (ОПЗ) [3] происходит перераспределение концентраций неравновесных электронов и дырок, т.е. возникает неравновесный заряд. Этот заряд формирует так называемую поверхностнобарьерную эдс [3], которая может существенно изменить фотоэдс Холла при определенной величине изгиба зон энергии и малой скорости поверхностной рекомбинации. Значительную роль в этом процессе играет контакт полупроводника с металлом, который приводит к асимметрии граничных условий для неравновесных носителей тока [4-8], поскольку неравновесные электроны могут свободно пересекать границу металл-полупроводник, а дырки не могут. В [6] вычислена величина термоэдс при малых отклонениях концентраций электронов и дырок от равновесных как в объеме полупроводника, так и в ОПЗ (линейное приближение). Это условие налагает жесткое ограничение на градиент температуры решетки, особенно в случае обедненной равновесными электронами ОПЗ. При обычно используемом условии малости градиента температуры (малое отклонение концентрации носителей от равновесной в объеме образца) задача для неравновесных электронов и дырок становится нелинейной. В [9] показано, что зависимость поверхностно-барьерной фотоэдс от интенсивности поглощаемого света становится нелинейной при малом уровне фотовозбуждения и определенных поверхностных параметрах образца. Из аналогии эффектов ясно, что можно ожидать появления нелинейной зависимости поверхностно-барьерной термоэдс от градиента температуры при обедненной равновесными электронами ОПЗ.

Работа посвящена развитию теории термоэдс в биполярных полупроводниках, которая учитывает искривление зон энергии у поверхности образца.

2. Теория

Рассмотрим пластину из биполярного полупроводника, поверхность x = a которого имеет электрический и идеальный тепловой контакт с термостатом с температурой T_+ , а поверхность x = -a — такой же контакт с термостатом с температурой T_- . Предположим, что толщина образца значительно больше длины остывания электронов и дырок. Тогда температуры T всех квазичастиц совпадают и

$$T(x) = T_0 - \Delta T \frac{x}{2a},\tag{1}$$

где $T_0 = (T_+ + T_-)/2$ — средняя температура образца, $\Delta T = T_- - T_+$ — разность температур между поверхностями полупроводника, 2a — толщина образца. Для определенности положим $T_- > T_+$. Кроме того, считаем полупроводник невырожденным при любом x.

В дальнейшем рассмотрим случай малого градиента температуры ($\Delta T \ll T_0$) и соответственно малого отклонения концентраций неравновесных носителей от их равновесных значений в объеме образца.

Неравновесные концентрации электронов δn , дырок δp и неравновесный электрический потенциал $\delta \phi$ находим из решения уравнений непрерывности [4,10] и

[¶] E-mail: konin@pfi.lt

уравнения Пуассона

$$\frac{1}{e}\frac{dj_n}{dx} - \frac{\delta n}{\tau_n} - \frac{\delta p}{\tau_p} = 0, \qquad (2)$$

$$\frac{1}{e}\frac{dj_p}{dx} + \frac{\delta n}{\tau_n} + \frac{\delta p}{\tau_p} = 0, \qquad (3)$$

$$\frac{d^2\delta\varphi}{dx^2} = \frac{e}{\varepsilon\varepsilon_0}(\delta n - \delta p),\tag{4}$$

где (-e) — заряд электрона, j_n , j_p — плотности токов электронов и дырок, τ_n и τ_p — объемные параметры полупроводника, имеющие размерность времени, но не являющиеся временами жизни электронов и дырок, ε — диэлектрическая проницаемость полупроводника, ε_0 — электрическая постоянная. Выражения для темпов рекомбинации получены в [10] на основании модели Шокли–Рида и закона сохранения заряда, а в [11] — на основе термодинамики необратимых процессов.

Выражения для плотности электронного и дырочного токов в общем случае имеют вид [2]

$$j_{n} = -en\mu_{n} \frac{d\varphi}{dx} + \mu_{n}kT_{0} \frac{dn}{dx} + en\mu_{n}\alpha_{n} \frac{\Delta T}{2a},$$

$$j_{p} = -ep\mu_{p} \frac{d\varphi}{dx} - \mu_{p}kT_{0} \frac{dp}{dx} + ep\mu_{p}\alpha_{p} \frac{\Delta T}{2a},$$
 (5)

где φ — электростатический потенциал, n, p — полные концентрации электронов и дырок, μ_n, μ_p — подвижности электронов и дырок, k — постоянная Больцмана, $\alpha_{n(p)}$ — коэффициент термоэдс электронов (дырок). Все кинетические коэффициенты в (5) вычислены при температуре T_0 . Заметим, что $dT/dx = -\Delta T/2a$, чем и обусловлены знаки последних членов в (5).

Граничные условия получены в [4,8] и имеют вид

$$j_n(\pm a) = \mp e v_p \delta p(\pm a), \tag{6}$$

$$\delta n(\pm a) = 0,\tag{7}$$

$$\delta\varphi_M(\pm a) = \delta\varphi(\pm a),\tag{8}$$

где v_p — скорость поверхностной рекомбинации (СПР), $\delta \phi_M$ — изменение электрического потенциала металлического контакта.

Граничные условия (6), (7) можно интерпретировать следующим образом: неравновесные дырки не могут пересекать границу металл-полупроводник (в металле дырок нет) и поэтому накапливаются и рекомбинируют на поверхностях $x = \pm a$. Неравновесные электроны могут пересекать границу металл-полупроводник (поверхностная проводимость электронов [4] достаточно велика) и поэтому не накапливаются на поверхностях $x = \pm a$, поскольку в металле неравновесных электронов нет. Отметим также, что в рассматриваемом случае (см. [4]) толщина переходного слоя, которая и является собственно границей, значительно меньше длины Дебая. Поэтому v_p — это реальная СПР на поверхности полупроводника, в отличие от теоретических моделей, основанных на условии квазинейтральности [2,3].

Физика и техника полупроводников, 2009, том 43, вып. 5

В большинстве полупроводников диффузионная длина λ значительно превосходит длину Дебая $r_{\rm D}$. При этом условии решение (1)–(3) можно искать в виде суммы трех мод — классической объемной моды, диффузионнорекомбинационной (DR) моды и экранирующей (S) моды (этим модам отвечают индексы *C*, *R* и *S* соответственно):

$$\delta n = \delta n_R + \delta n_S,$$

$$\delta p = \delta p_R + \delta p_S,$$

$$\delta \varphi = \varphi_C + \delta \varphi_R + \delta \varphi_S.$$
(9)

Характерной длиной изменения DR-моды является диффузионная длина λ , характерной длиной изменения S-моды является длина Дебая $r_{\rm D}$, а потенциал φ_C зависит от координаты x линейно.

Градиент температуры будем считать малым, если неравновесная концентрация носителей тока в объеме образца значительно меньше равновесной, т.е. выполняется неравество $\delta n_R \ll \min\{n_0, p_0\}$, где $n_0(p_0)$ — равновесная концентрация электронов (дырок) в объеме образца.

DR-моду находим из решения уравнений (2), (3), (5) с учетом условия $\lambda \gg r_{\rm D}$. Поэтому при вычислении DR-моды можно положить $n = n_0 + \delta n_R$, $p = p_0 + \delta p_R$ и $\varphi = \varphi_C + \delta \varphi_R$. Из (2), (3) получаем

$$j_n + j_p = 0.$$
 (10)

Из (5), (10) находим

$$\varphi_C = \frac{(\sigma_n \alpha_n + \sigma_p \alpha_p)}{\sigma} \frac{\Delta T}{2a} x, \qquad (11)$$

$$\delta\varphi_R = (\mu_n - \mu_p)kT_0\sigma^{-1}\delta n_R, \qquad (12)$$

$$j_n = eD\frac{d\delta n_R}{dx} + (\alpha_n - \alpha_p)\frac{\sigma_n \sigma_p}{\sigma}\frac{\Delta T}{2a},$$
 (13)

где $\sigma_n = en_0\mu_n$ — равновесная проводимость электронов, $\sigma_p = ep_0\mu_p$ — равновесная проводимость дырок, $\sigma = \sigma_n + \sigma_p$, $D = (kT_0/e\sigma)(\sigma_n\mu_p + \sigma_p\mu_n)$ — коэффициент диффузии.

Уравнение непрерывности для DR-моды:

$$\frac{d^2\delta n_R}{dx^2} - \frac{\delta n_R}{\lambda^2} = 0, \tag{14}$$

где $\lambda = \sqrt{D\tau}$ — диффузионная длина, $\tau = \tau_n \tau_p / (\tau_n + \tau_p)$ — время жизни электронно-дырочных пар в объеме образца. Вследствие симметрии граничных условий (6) решение уравнения (14) имеет вид

$$\delta n_R = \delta n_R^+ \frac{\sinh(x/\lambda)}{\sinh(a/\lambda)}.$$
 (15)

Заметим, что концентрация дырок DR-моды следующим образом связана с концентрацией электронов этой моды: $\delta p_R = (1 - \gamma) \delta n_R$, где $\gamma \propto r_D^2 / \lambda^2 \ll 1$. Поэтому приближение локальной электронейтральности в объеме образца выполняется с большой точностью.

При вычислении S-моды мы можем пренебречь объемной рекомбинацией, поскольку S-мода затухает на расстоянии в несколько длин Дебая r_D от поверхностей $x = \pm a$, а уменьшение концентрации неравновесных носителей за счет рекомбинации (DR-мода) происходит на расстоянии диффузионной длины λ . Поэтому уравнения непрерывности для S-моды [4,5]

$$\frac{dj_{nS}}{dx} = 0, \quad \frac{dj_{pS}}{dx} = 0 \tag{16}$$

преобразуются в следующую систему:

$$j_{nS} = \text{const} = 0,$$

 $j_{pS} = \text{const} = 0.$ (17)

Обозначим S-моду у поверхности x = a следующим образом: δn_S^+ , δp_S^+ и $\delta \varphi_S^+$. Поскольку $\Delta T > 0$, из (6), (13) при $v_p = 0$ следует, что $\delta n_R(a) = \delta n_R^+ > 0$. Благодаря соотношению $r_D \ll \lambda$ можно считать, что в области существования S-моды DR-мода не меняется. Поэтому мы можем рассматривать концентрации $\tilde{n}_+ = n_{eq} + \delta n_R^+$ и $\tilde{p}_+ = p_{eq} + \delta n_R^+$ как равновесные для электронов и дырок S-моды у поверхности x = a. Здесь $n_{eq}(p_{eq})$ — реальная равновесная концентрация электронов (дырок). Другими словами, концентрация электронов S-моды отсчитывается от уровня \tilde{n}_+ , а концентрация дырок S-моды — от уровня \tilde{p}_+ . Поэтому из (5), (17) получаем

$$\delta n_{S}^{+} = (n_{eq} + \delta n_{R}^{+}) \left[\exp\left(\frac{e\delta\varphi_{S}^{+}}{kT_{0}}\right) - 1 \right],$$

$$\delta p_{S}^{+} = (p_{eq} + \delta n_{R}^{+}) \left[\exp\left(-\frac{e\delta\varphi_{S}^{+}}{kT_{0}}\right) - 1 \right].$$
(18)

Из (18) и граничных условий (7) находим

$$\delta p_S^+(a) = \left[p_{\text{eq}}^+ + \delta n_R^+ \right] \frac{\delta n_R^+}{n_{\text{eq}}^+},\tag{19}$$

$$\delta\varphi_S^+(a) = -\frac{kT_0}{e}\ln\left[1 + \frac{\delta n_R^+}{n_{\rm eq}^+}\right],\tag{20}$$

где $n_{\rm eq}^+ = n_0 \exp(e\varphi^s/kT_0), \quad p_{\rm eq}^+ = p_0 \exp(-e\varphi^s/kT_0)$ и φ^s — поверхностный потенциал [2].

Обозначим S-моду у поверхности x = -a так: $\delta n_S^-, \delta p_S^-$ и $\delta \varphi_S^-$. Так как $\delta n_R(-a) = -\delta n_R^+ < 0$, концентрация электронов S-моды отсчитывается от уровня $\tilde{n}_- = -(n_{\rm eq} + \delta n_R^+)$, а концентрация дырок S-моды от уровня $\tilde{p}_- = -(p_{\rm eq} + \delta n_R^+)$. Поэтому из (5), (17) получаем

$$\delta n_{S}^{-} = -(n_{\rm eq} + \delta n_{R}^{+}) \left[\exp\left(-\frac{e\delta\varphi_{S}^{-}}{kT_{0}}\right) - 1 \right],$$

$$\delta p_{S}^{-} = -(p_{\rm eq} + \delta n_{R}^{+}) \left[\exp\left(\frac{e\delta\varphi_{S}^{-}}{kT_{0}}\right) - 1 \right], \qquad (21)$$

Из (21) и граничных условий (7) находим

$$\delta p_{S}^{-}(-a) = -\delta p_{S}^{+}(a),$$

$$\delta \varphi_{S}^{-}(-a) = -\delta \varphi_{S}^{+}(a).$$
(22)

Как следует из (20), (22), зависимость потенциала S-моды $\delta \varphi_s^{\pm}(\pm a)$ от уровня инжекции нелинейна при отрицательном поверхностном потенциале. Поэтому при $\varphi^s < 0$ из (6), (13), (15), (19) получаем

$$\delta n_R^+ = \frac{\lambda(\alpha_p - \alpha_n)}{2a(n_0 + p_0)} \frac{en_0 p_0 \operatorname{th}(a/\lambda) \Delta T}{kT_0 [1 + S_{\text{eff}} \operatorname{th}(a/\lambda)]}, \qquad (23)$$

где $S_{\text{eff}} = (v_p \tau / \lambda) [1 + p_0 \exp(-2e\varphi^s / kT_0) / n_o]$ — эффективная нормированная СПР.

Измеряемая между металлическими контактами термоэдс U_T равна

$$U_T = \delta \varphi_M(-a) - \delta \varphi_M(a) = -2\delta \varphi(a).$$
(24)

Окончательно из (11), (12), (20) находим

$$U_T = \Delta \varphi_C + \Delta \varphi_R + \Delta \varphi_S, \qquad (25)$$

где

$$\Delta arphi_C = -rac{(lpha_n \sigma_n + lpha_p \sigma_p)}{\sigma} \Delta T,$$

 $\Delta arphi_R = -rac{2kT_0}{\sigma} (\mu_n - \mu_p) \delta n_R^+,$
 $s = rac{2kT_0}{e} \ln \left[1 + rac{\delta n_R^+}{n_0} \exp \left(-rac{e arphi^s}{kT_0}
ight)
ight].$

3. Обсуждение результатов

 $\Delta \varphi_{i}$

Из (25) видно, что термоэдс состоит из трех частей: классической термоэдс $\Delta \varphi_C$, эдс $\Delta \varphi_R$, которая обусловлена распределением неравновесного заряда в объеме образца (DR-мода), и поверхностно-барьерной эдс $\Delta \varphi_S$, которая обусловлена распределением неравновесного заряда у поверхностей образца (S-мода). Формирование двух последних происходит следующим образом. Поток тепла сносит неравновесные носители от поверхности x = -a к поверхности x = a, так как $T_{-} > T_{+}$. Поскольку СПР на поверхностях $x = \pm a$ одинаковы, а подвижность электронов больше подвижности дырок, то плотность объемного заряда DR-моды отрицательна при 0 < x ≤ a. Поэтому потенциал DR-моды в этой области положителен, т.е. уменьшает величину термоэдс (см. (24)). Поскольку неравновесные электроны свободно переходят из полупроводника в металл, а неравновесные дырки накапливаются у поверхности x = a (см. выше), то плотность объемного заряда S-моды у этой поверхности положительна. Поэтому потенциал S-моды у поверхности x = a отрицателен, т.е. увеличивает термоэдс. Из (23), (25) видно, что зависимость термоэдс U_T от разности температур ΔT может стать нелинейной в области отрицательных значений поверхностного потенциала при малых СПР $(v_p \ll \lambda/ au)$ и в немассивных образцах $(a < \lambda)$. При условии $n_R^+ \ll n_{eq}^+$ термоэдс совпадает с полученным в линейном приближении выражением [6].



Зависимость термоэдс U_T от разности температур нагревателя и холодильника ΔT для нескольких толщин образца 2*a*, см: I = 0.04, 2 = 0.1, 3 = 0.2.

Введем коэффициент нелинейности β_N функциональной зависимости $U_T(\Delta T)$ следующим образом:

$$eta_N = rac{U_T}{F(0)\Delta T} - 1,$$

где $F(\Delta T) = dU_T/d(\Delta T)$. Анализ (23), (25) показывает, что $|\beta_N|$ максимален, когда поверхностный потенциал равен $\varphi^s = \varphi_m^s \approx (kT/2e) \ln[v_p \tau p_0 \operatorname{th}(a/\lambda)/n_0 \lambda]$.

На рисунке показана зависимость термоэдс U_T от разности температур нагревателя и холодильника ΔT для образца с параметрами Ge ($T_0 = 320$ K, $\lambda = 0.1$ см, $\mu_n = 3800$ см² · B⁻¹ · c⁻¹, $\mu_p = 1800$ см² · B⁻¹ · c⁻¹, $\varphi^s = -70$ мВ, $v_p = 20$ см · c⁻¹) при нескольких значениях полутолщины образца. Кривые I, 2 вычислены до таких ΔT , при которых выполняется условие $\delta n_R^+ \leq 0.1 n_0$. Из рисунка видно, что нелинейность кривых $U_T(\Delta T)$ уменьшается с ростом толщины образца. Так, для $\Delta T = 9$ К $\beta_N = -0.35$ при a = 0.02 см, $\beta_N = -0.23$ при a = 0.05 см и $\beta_N = -0.14$ при a = 0.01 см. Таким образом, эффект нелинейности термоэдс сильно выражен в тонких образцах при малых СПР в диапазоне значений поверхностного потенциала ($\varphi_m^s - kT/e$) < $\varphi^s < (\varphi_m^s + kT/e)$.

4. Заключение

На основе точного решения уравнений непрерывности и граничных условий на реальной границе металл– полупроводник развита теория термоэдс в биполярных полупроводниках, учитывающая искривление зон энергии у поверхностей образца. Показано, что зависимость термоэдс от разности температур нагревателя и холодильника может стать нелинейной при малой скорости поверхностной рекомбинации в нетолстых образцах и в определенной области значений поверхностного потенциала. Развитый в работе метод может быть с успехом использован при вычислении и других эдс (фотомагнитной, эдс Холла, фотоэдс).

Список литературы

- Yu.G. Gurevich, G.N. Logvinov, I.N. Volovichev, G. Espejo, O.Yu. Titov, A. Meriuts. Phys. Status Solidi B, 231, 278 (2002).
- [2] В.Л. Бонч-Бруевич, С.Г. Калашников. Физика полупроводников (М., Высш. шк., 1975).
- [3] Г.П. Пека. Физические явления на поверхности полупроводников (Киев, Вища шк., 1984).
- 4] A. Konin. J. Phys.: Condens. Matter, **19**, 016214 (2007).
- [5] A. Konin. Lithuan. J. Phys., 45, 373 (2005).
- [6] А. Конин. ФТП, 41, 282 (2007).
- [7] A. Konin. Lithuan. J. Phys., 46, 307 (2006).
- [8] A. Konin. Lithuan. J. Phys., 46, 233 (2006).
- [9] A. Konin. J. Phys.: Condens. Matter, 20, 055 225 (2008).
- [10] И.Н. Воловичев, Ю.Г. Гуревич. ФТП, 35, 321 (2001).
- [11] M. Krčmar, W.M. Saslow. Phys. Rev. B, 65, 233 313 (2002).

Редактор Л.В. Шаронова

The nonlinear thermo-emf in bipolar semiconductor samples

A. Konin

Semiconductor Physics Institute, LT-01108 Vilnius, Lithuania

Abstract A theory of formation of the thermoelectromotive force in a bipolar semiconductor sample accounting for the energy bands bending near the semiconductor surfaces is presented. The non-equilibrium space charge layers near the sample surfaces and the boundary conditions in the real metal–semiconductor junction was taken into account. It has been shown that in the case of weak injection the dependence of thermo-emf on the temperature gradient became nonlinear for certain semiconductor bulk and surface parameters.